從圖 2-3 可清楚看出 p-n 接面的二邊有一個內建電位(built-in potential) V_{bi} ,而且此內建電位可由 p 型區與 n 型區中的本質費米能階 E_i 來決定:

$$V_{bi} = \frac{1}{q} [(E_F - E_i)|_{x \ge x_n} + (E_i - E_F)|_{x \le -x_p}]$$
 (2.1)

又在熱平衡狀況下,p型半導體中多數載子電洞的濃度 p_{p0} ,以及n型半導體中多數載子電子的濃度 n_{n0} 分別為:

$$p_{p0} = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_F}{kT}\right) \tag{2.2}$$

$$n_{n0} = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_i}{kT}\right)$$
 (2.3)

所以,內建電位可改寫為:

$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{p_{p0} n_{n0}}{n_i^2} \right)$$
 (2.4)

如果半導體中的摻質完全解離(即 $P_{p0}=N_A$; $n_{n0}=N_D$),則內建電位亦可表示為:

$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) \tag{2.5}$$

又由質量作用定律(mass action law),即 $n_{n0}p_{n0}=n_{p0}p_{p0}=n^2$,(2.4)式可以改寫為:

$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{p_{p0}}{p_{n0}} \right) = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{n_{n0}}{n_{p0}} \right)$$
 (2.6)

上式中的第一個等號是藉由內建電位來表示電洞在 p-n 接面兩端的濃度關